

Postanowienie Rady dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 27.04.2023 r. powołujące komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Chojeckiemu.

Rada dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w składzie orzekającym:

1. Przewodniczący: prof. Grażyna Lange
2. Sekretarz: dr hab. Ryszard Kajzer
- Członkowie:
3. prof. Krzysztof Trusz
4. prof. Henryk Gostyński
5. dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz
6. dr hab. Anna Panek
7. dr hab. Piotr Siwczuk

działając na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w związku z pismem Rady Doskonałości Naukowej z dnia 30 marca 2023 r. nr DRKN.Z8.400.56.2022 ws. powołania części składu komisji habilitacyjnej, niniejszym postanowieniem powołuje komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego p. Michałowi Chojeckiemu, w następującym składzie:

1. Przewodniczący komisji powołany przez Radę Doskonałości Naukowej:
prof. Andrzej Banachowicz -Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu;
2. Sekretarz komisji powołany przez Radę dyscypliny ASP w Warszawie:
dr hab. Ryszard Kajzer – Akademia sztuk Pięknych w Warszawie
3. Recenzent powołany przez Radę Doskonałości Naukowej:
prof. Kamil Kuskowski - Akademia Sztuki w Szczecinie;
4. Recenzent powołany przez Radę Doskonałości Naukowej:
dr hab. Jacek Żurek - Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu;
5. Recenzent powołany przez Radę Doskonałości Naukowej:
prof. Zdzisław Olejniczak - Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi;
6. Recenzent powołany przez Radę dyscypliny ASP w Warszawie:
prof. Małgorzata Wielek - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
7. Członek komisji powołany przez Radę dyscypliny ASP w Warszawie:
Prof. Henryk Gostyński – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Przewodniczący Składu orzekającego

prof. Grażyna Lange

Otrzymują:

- dr Michał Chojecki

